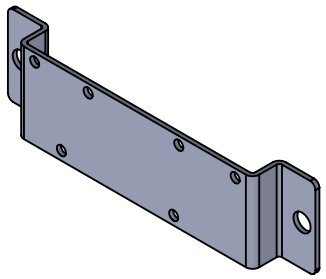

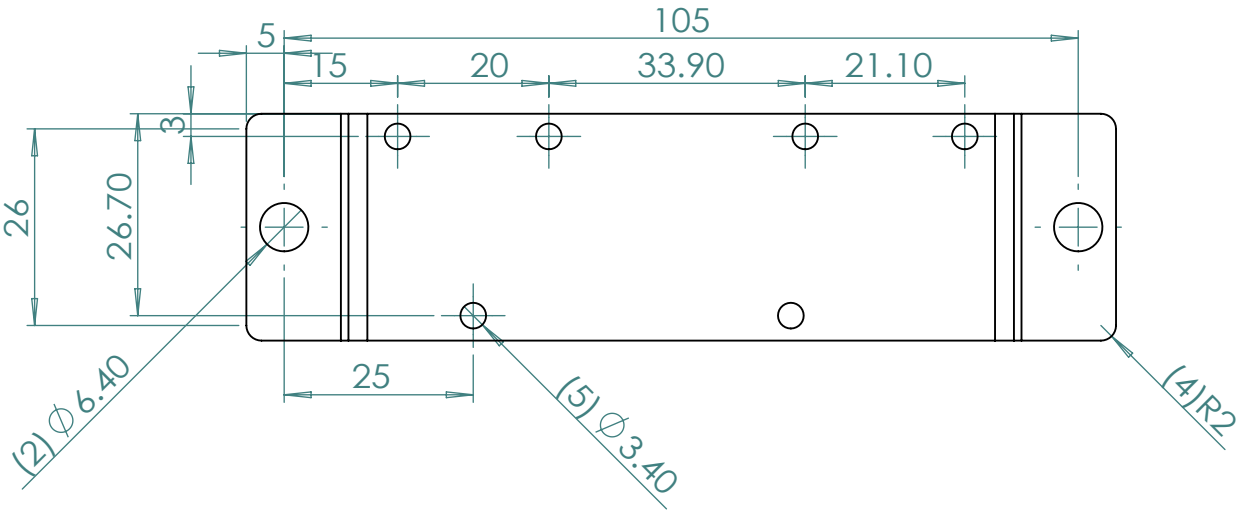

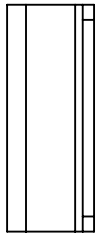

註:
1.數量:3件
2.表面磷酸鹽皮膜處理

加工一般公差	
>0	±0.1
>6	±0.2
>30	±0.3
>120	±0.5
>400	±0.8
>1000	±1.2

孔與孔中心距公差 ±0.3
鑽孔、沉頭孔公差 +0.25 -0.05
角度±1°

繪圖	潘韋龍	2026/4/17
設計		2026/4/17
審校		
核准		
比例	1 : 1	材質 SS400

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

名稱	sensor git50
圖號	MSLQ500G02

版次	座 標	更 改 內 容	修改者	日 期